## LONGITUDINAL AND TRANSVERSE RESISTIVE-WALL WAKEFIELDS AND THEIR EFFECTS ON ERLS

Norio Nakamura<sup>1,A)</sup>

<sup>A)</sup> Institute for Solid State Physics(ISSP), University of Tokyo 5-1-5 Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba 277-0884

#### Abstract

Exact longitudinal and transverse resistive-wall impedances for a round pipe with a finite thickness were analytically derived to accurately evaluate effects of resistive-wall wakefields on energy recovery linacs(ERLs). Parasitic loss in a vacuum chamber due to the longitudinal impedance was evaluated and found to be serious compared with 3<sup>rd</sup> generation SR sources because of the shorter bunch length. It was also shown by the calculation result of resistive-wall impedance of a 2-layer round pipe that copper coating is effective for reducing the parasitic loss of a stainless steel(SS) chamber. Transverse wake functions of different pipes were numerically calculated from the exact resistive-wall impedances to simulate the multi-bunch beam motion due to cumulative resistive-wall wakefields in ERLs. Possibility of resistive-wall beam breakup in the compact ERL and long undulators in ERLs was discussed based on simulation results.

# 縦及び横方向の抵抗壁ウェーク場とERLへの影響

## 1. はじめに

エネルギー回収型ライナック(ERL)による次世代 放射光源では、線形加速器としてはこれまでにない 100mA級の大電流と既存光源よりも格段に短いバン チを持った電子ビームが周回することになる。この ようなビームと加速器内の真空チェンバーなどの抵 抗壁との相互作用によって生じるウェーク場は、 ビームや加速器自身に大きな影響を及ぼす可能性が ある。ここでは、これまであまり研究されてこな かった縦及び横方向の抵抗壁ウェーク場のERLへの 影響を正確に評価するために、それぞれの厳密なイ ンピーダンスを求めた。それをもとにして、縦方向 では真空チェンバーの発熱の原因となる寄生損失 (parasitic loss)、横方向では多バンチビームの BBU(beam breakup)について評価した結果を報告す る。

## 2. 抵抗壁インピーダンスの厳密解

2.1 縦方向インピーダンス

まずは、有限の厚みを持つ円形パイプの縦方向の 抵抗壁インピーダンスZ<sub>//</sub>の厳密解を解析的に求めた 結果を示す。

$$Z_{II}(\omega) = \frac{-i}{2\pi\varepsilon_0 bc \left\{ \left( \frac{\omega}{\lambda c} + \frac{\lambda c}{\omega} \right) \alpha_I - \frac{b\omega}{2c} \right\}}$$
(1)  
$$\alpha_I = \frac{J_1(\lambda b) N_0 \left( \lambda (b+d) \right) - N_1(\lambda b) J_0 \left( \lambda (b+d) \right)}{J_0 \left( \lambda b \right) N_0 \left( \lambda (b+d) \right) - N_0 \left( \lambda b \right) J_0 \left( \lambda (b+d) \right)}$$

$$\lambda = \frac{i + sgn(\omega)}{\delta} \quad \left(\delta = \sqrt{\frac{2}{\sigma\mu_0 |\omega|}}\right)$$

ここで、*b*, *d*,  $\sigma$ ,  $\varepsilon_0$ ,  $\mu_0$ , *c*, *w*,  $\delta$ , *i*は、それぞれ パイプ半径(内径)、パイプ厚、パイプ材の電気伝 導度、真空の誘電率と透磁率、光速度、角周波数、 表皮厚(skin depth)、虚数単位で、 $J_0$ ,  $J_1$ ,  $N_0$ ,  $N_1$ は 0次と1次の第1種、第2種のベッセル関数である。 パイプ材の誘電率と透磁率は、真空の誘電率と透磁 率に等しいとした。さらに、パイプ厚*d*が無限に大 きい極限( $d \rightarrow \infty$ )では、インピーダンスは式(2)のよ うに、0次と1次の第1種ハンケル関数 $H_0^{(1)}$ ,  $H_1^{(1)}$ で 表すことができる。

$$Z_{\prime\prime\prime}(\omega) = \frac{\iota}{2\pi\varepsilon_0 bc \left\{ \frac{b\omega}{2c} - \left(\frac{\omega}{\lambda c} + \frac{\lambda c}{\omega}\right) \frac{H_1^{(1)}(\lambda b)}{H_0^{(1)}(\lambda b)} \right\}}$$
(2)

なお、 $|\lambda b| >> 1, |\lambda c/b| >> |\omega b/c|, |\lambda c/\omega| >> |\omega / \lambda c| という条件を満足する時のみ、式(3)の古典的な表現$ (conventional expression)で近似できる。

$$Z_{\prime\prime\prime}(\omega) = \frac{\omega Z_0 \delta}{4 \pi b c} \left\{ sgn(\omega) - i \right\} \quad \left( Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \right)$$
(3)

図1に式(1)(2)から求めた半径8mmのステンレス スチール(SS)製パイプの縦方向抵抗壁インピーダン ス(パイプ厚d=1mm, 10mm, 100mm, ∞)を示す。比 較のために、式(3)の古典的表現も図示した。ステン レススチールの電気伝導度はσ=1.4×10<sup>6</sup>Ω<sup>-1</sup>m<sup>-1</sup>とし ている。厳密なインピーダンスでは、2種類のカッ トオフ周波数(cut-off)があり、高周波カットオフは

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E-mail: nakamura@issp.u-tokyo.ac.jp

半径にのみ依存し、低周波カットオフは半径と厚み の両方に依存することがわかる。



図1:ステンレス製円形パイプ(半径8mm)の縦方 向抵抗壁インピーダンスの実部(パイプ厚d=1mm, 10mm, 100mm,∞)。黒の点線は古典的な表現 (conventional expression)を示す。



図2:内半径8mmで内層の厚みが1µm, 10µm, 100µm の二層円形パイプ(内層:Cu、外層:SS)の縦方向 抵抗壁インピーダンスの実部。緑と青の点線は、純 粋なステンレスと銅のパイプを示す。

次に内層外層の2層から成る円形パイプの縦方向 の抵抗壁インピーダンスの厳密解を解析的に求めた 結果を以下に示す。

$$Z_{II}(\omega) = \frac{-i}{2\pi\varepsilon_0 bc} \left\{ \left( \frac{\omega}{\lambda_1 c} + \frac{\lambda_1 c}{\omega} \right) \alpha_{I2} - \frac{b\omega}{2c} \right\}$$

$$\alpha_{I2} = \frac{J_1(\lambda_1 b) + \kappa N_1(\lambda_1 b)}{J_0(\lambda_1 b) + \kappa N_0(\lambda_1 b)}$$
(4)

$$\lambda_{1,2} = \frac{i + sgn(\omega)}{\delta_{1,2}}, \quad \delta_{1,2} = \sqrt{\frac{2}{\sigma_{1,2} \mu_0 |\omega|}}$$

$$\kappa = \frac{\left(\frac{\omega}{\lambda_1 c} + \frac{\lambda_1 c}{\omega}\right) H_0^{(1)}(\lambda_2(b+d))J_1(\lambda_1(b+d)) - \left(\frac{\omega}{\lambda_2 c} + \frac{\lambda_2 c}{\omega}\right) H_1^{(1)}(\lambda_2(b+d))J_0(\lambda_1(b+d))}{\left(\frac{\omega}{\lambda_2 c} + \frac{\lambda_2 c}{\omega}\right) H_1^{(1)}(\lambda_2(b+d))N_1(\lambda_1(b+d)) - \left(\frac{\omega}{\lambda_2 c} + \frac{\lambda_1 c}{\omega}\right) H_0^{(1)}(\lambda_2(b+d))N_1(\lambda_1(b+d))}$$

ここで、*b*, *d*,  $\sigma_{1,2}$ ,  $\delta_{1,2}$ は、それぞれパイプ半径 (内径)、内層のパイプ厚、内層外層の電気伝導度 と表皮厚 (skin depth) である。また、外層の厚みは 無限に大きいとしている。図2に式(4)から求めた半 径8mmの二層パイプ (内層:Cu、外層:SS)の縦方 向抵抗壁インピーダンス ( $d=1\mu$ m,10 $\mu$ m,100 $\mu$ m)を 示す。比較のために、式(2)から求めた同じ内径を持 つ純粋なCuとSSのパイプのインピーダンスも示した。 銅の電気伝導は $\sigma=5.8\times10^7 \Omega^{-1}$ m<sup>-1</sup>とした。二層パイ プのインピーダンスは、低周波数では純粋なSSパイ プと一致するが、周波数が上がるとずれて、高周波 領域では純粋な銅パイプのインピーダンスと一致す ることがわかる。ずれる周波数は、メッキ厚に依存 している。

2.2 横方向インピーダンス

縦方向と同様に、有限の厚みを持つ円形パイプの 横方向の抵抗壁インピーダンスZ<sub>1</sub>の厳密解を解析的 に求めた結果を示す<sup>11</sup>。

$$Z_{\perp}(\omega) = \frac{-i}{\pi\varepsilon_0 b^3 \omega \left\{ \left( \frac{2\omega}{\lambda c} + \frac{\lambda c}{\omega} \right) \alpha_1 - \frac{b\omega}{2c} \right\}}$$
(5)  
$$\alpha_1 = \frac{J_2(\lambda b) N_1(\lambda (b+d)) - N_2(\lambda b) J_1(\lambda (b+d))}{J_1(\lambda b) N_1(\lambda (b+d)) - N_1(\lambda b) J_1(\lambda (b+d))}$$

ここで、*b*, *d*, *σ*,  $\varepsilon_0$ ,  $\mu_0$ , *c*, *ω*, *δ*, *i*は、式(1)と 同じ定義で、*J*<sub>1</sub>, *J*<sub>2</sub>, *N*<sub>1</sub>, *N*<sub>2</sub>は1次と2次の第1種、 第2種のベッセル関数である。さらに、パイプ厚*d* が無限に大きい極限( $d\rightarrow\infty$ )では、式(6)のように1 次と2次の第1種ハンケル関数 $H_1^{(1)}$ ,  $H_2^{(1)}$ で表すこと ができる。

$$Z_{\perp}(\omega) = \frac{-\iota}{\pi\varepsilon_0 b^3 \omega \left\{ \left( \frac{2\omega}{\lambda c} + \frac{\lambda c}{\omega} \right) \frac{H_2^{(1)}(\lambda b)}{H_1^{(1)}(\lambda b)} - \frac{b\omega}{2c} \right\}}$$
(6)

縦方向と同様、|λb|>>1,|λc/b|>>|ωb/c|,|λc/ω|>>|ω/λc| という条件を満足する時にのみ、式(7)の古典的表現 が良い近似となる。

$$Z_{\perp}(\omega) = \frac{Z_0 \delta}{2\pi b^3} \{ sgn(\omega) - i \}$$
<sup>(7)</sup>

図3に式(5)(6)から求めた半径25mmと3mmのステ ンレススチール(SS)製パイプの縦方向抵抗壁イン ピーダンス(パイプ厚d=1mm,10mm,100mm,∞)を示 す。厳密なインピーダンスでは、縦方向と同様に、 半径にのみ依存する高周波カットオフと半径と厚み の両方に依存する低周波カットオフがある。注目す べきことは、厳密なインピーダンスは古典的表現と は異なり、周波数が下がると増加し続けることなく 途中から減少に転じて、最終的にはゼロに向かうこ とである。



図3:半径25mmの円形パイプの横方向抵抗壁イン ピーダンス(パイプ厚*d*=1mm, 10mm, 100m,∞)。黒 の点線は古典的な表現を示す。

## 3. 縦方向ウェーク場による寄生損失

3.1 ロスファクターと寄生損失

ロスファクター(loss factor) kとインピーダンスの 関係を式(8)に示す。

$$k = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty Re\{Z_{//}(\omega)\} \exp\{-(\sigma_{t}\omega)^2\} d\omega$$
(8)

ここで、バンチの縦方向の電子分布をガウス分布と 仮定し、その標準偏差を $\sigma_t$ としている。バンチ長が 短くなると、 $\sigma_t$ を含む指数項よる高周波のカットオ フが高周波側にシフトする結果、ロスファクターが 大きくなる。ERLでは第3世代放射光源に比べて一 桁から二桁短いバンチ長を有するために、ロスファ クターが格段に大きくなる。

長さLの真空チェンバー(円形パイプ)での寄生 損失 $P_{RW}$ はロスファクターを使って次のように書け る。

$$P_{RW} = kQ_b^2 f_b L = kI^2 L / f_b$$
(9)

ここで、*Q<sub>b</sub>*, *f<sub>b</sub>*, *I*は、バンチ電荷、バンチ繰り返し 周波数、平均ビーム電流である。

典型的なERL光源(*I*=100mA, *f<sub>b</sub>*=1.3GHz)でのロ スファクターと単位長さ当りの寄生損失は、半径 8mmと3mmのパイプに対して式(8)(9)を用いて計算 すると、

k = 2.73(7.11) [V/pC/m] (b = 8(3)mm)

 $P_{RW} / L = 21.0(54.7) [W/m] (b = 8(3)mm)$ 

となる。一方、SPring-8 (*I*=100mA, *f<sub>b</sub>*=0.045GHz) では、

k = 0.0562(0.150) [V/pC/m] (b = 8(3)mm)

 $P_{RW} / L = 13.3(35.3) [W/m] (b = 8(3)mm)$ 

となる。大きなロスファクターのためにERL光源の 方が寄生損失(発熱)がより大きいことがわかる。

#### 3.2 銅メッキによる寄生損失の低減

寄生損失のために冷却システムを真空チェンバー 等に配備させることは極力抑えたい。寄生損失自身 を下げるためには、特に口径の小さい真空チェン バーに銅やアルミなどの電気伝導度の良い材質を使 うことであるが、その反面で電磁石や挿入光源の磁 場の変化時にチェンバーによる渦電流が発生しやす くなる。それを抑える方法として、チェンバー内面 に電気伝導性が高い金属のメッキを施すことが挙げ られる。図2で示したように、1µm程度のメッキ厚 でも縦方向インピーダンスで支配的な高周波成分を 十分に抑えることが可能である。式(8)から求めた銅 メッキステンレスチェンバーのロスファクターと寄 生損失は、

k = 0.404(1.07) [V/pC/m] (b = 8(3)mm)

 $P_{RW} / L = 3.11(8.26) [W/m] (b = 8(3)mm)$ 

となり、どちらも約1/7に低減できる。これは、純粋 な銅チェンバーの寄生損失と同じ値であり、銅メッ キの有効性がこの計算からも確認できる。銅メッキ ステンレスチェンバーについては超高真空で使用可 能であることが報告されている<sup>[2]</sup>。

### 4. 横方向ウェーク場によるBBU

#### 4.1 ウェーク関数

式(5)のインピーダンスからウェーク関数を求める。 横方向のインピーダンスとウェーク関数の関係は次 のように表せる。

$$W_{\perp}(t) = \frac{-i}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} Z_{\perp}(\omega) e^{-i\omega t} d\omega$$
  
=  $-\frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} Re\{Z_{\perp}(\omega)\} sin(\omega t) d\omega$  (10)

式(7)の古典的な表現を使うと、式(10)から抵抗壁 ウェーク場の古典的表現である式(11)を得る。

$$W_{\perp}(t) = -\frac{1}{\pi b^{3} t^{1/2}} \sqrt{\frac{cZ_{0}}{\pi \sigma}}$$
(11)

$$2\pi \sqrt[3]{b^2/\sigma Z_0}/c \ll t \ll 2\pi\mu_0 \sigma b^2, t \ll 2\pi\mu_0 \sigma d^2$$
 (12)

ただし、(12)の条件が満たされる時のみ成り立つの で、広い時間範囲を考える場合には、厳密な表現を 使う必要がある。式(5)(10)を使って半径の異なる3 つのステンレス製円形パイプのウェーク関数を計算 した結果を図4に示す。いずれの場合も、厳密に計 算されたウェーク関数は、古典的な表現と比べて時 間が経つと相対的に大きく減衰することが、図中の 両者の比を見るとわかる。これは、前章で述べたよ うに、横方向の抵抗壁インピーダンスが低周波領域 で減少してゼロに近づくことと関係している。



図4:ステンレス製円形パイプのウェーク関数: (a) b=25mm, d=1mm、(b) b=3mm, d=1mm。黒点線と青 実線は古典的表現とその比を示す。

#### 4.2 ウェーク場下での運動方程式

横方向の抵抗壁ウェーク場がある時に、加速器内 に入射したM番目のバンチの運動方程式は次のよう になる。

$$y_M''(s) + K(s)y_M(s) = 0 \quad (M = 1)$$
(13)

$$y_M''(s) + K(s)y_M(s) = \sum_{N=1}^{M-1} h(M-N)y_N(s) \quad (M \ge 2)(14)$$

$$h(M) = \frac{eI\tau_B}{E} W_{\perp}(M\tau_B), \quad I = \frac{eN_B}{\tau_B}$$
(15)

ここで、e, I, E, T<sub>B</sub>は電子の電荷、平均電流、電子の エネルギー、電子バンチ間の時間間隔である。式 (14)の右辺は前を走るバンチ群によって蓄積された 横方向抵抗壁ウェーク場によるキックを表している。 十分に大きいMに対して、

$$y_M(s) \rightarrow y(t,s), t \cong M\tau_B(M >> 1)$$

となるので、以下ではMの代わりに時間tを使う。

4.3 BBUシミュレーション

式(13)(14)の運動方程式をもとに、コンパクト ERL<sup>[3]</sup>での抵抗壁ウェーク場によるビームの横方向 の運動に関するシミュレーションを行った。図5に コンパクトERLとシミュレーションの条件を示す。 シミュレーションの開始は加速直後で、終了は減速 直後とした。その間の長さLは56.44mで、電磁石の 磁場の効果は無視した。電子ビームは、エネルギー 60MeV、繰り返し1.3GHz、平均電流100mA(1バン チ当り77pCの電荷)とし、全てのバンチは開始点で 位置の初期オフセットいをもって入射されるものと した。ある時間ある場所でのビームの位置yは、こ のyoで規格化することができる。半径25mm、厚み 1mmのステンレス製円形パイプをコンパクトERLの 真空チェンバーと仮定した時のシミュレーション結 果を図 6 (a)に示す。25mmはコンパクトERL真空 チェンバーの標準半径として検討されている値であ る。比較のために、古典的表現を使った場合の結果 も示した。抵抗壁ウェーク場によるビームの横方向 の変位は、最初は時間とともに増加するが、途中で 飽和して初期のオフセットのわずか2%で落ち着く ことがわかる。この場合は抵抗壁ウェーク場による BBUが大きな問題にはならない。古典的な表現を 使ってしまうと、過去の文献<sup>[4][5]</sup>でも研究されてい るように、変位は飽和せずに無限に増加しつづける ことになる。次に、パイプ半径3mmと狭くした条件 でシミュレーションを行った結果を図6(b)に示す。 この場合は、ビーム変位は初期位置の約28倍も増加 してから飽和に達するので、初期の位置のオフセッ トが110um以上あると、ビームがパイプの壁に当 たってBBUが起こる。低エネルギービームが長く狭 いパイプを通る場合、抵抗壁によるBBUが問題とな る可能性が出てくる。

次に、シミュレーションの対象を5GeV-ERLのア ンジュレータチェンバー(半径3mm、厚み1mm)と した。エネルギー5GeVの電子ビーム(電流100mA、 繰り返し1.3GHz)が最大長100mまでのアンジュ レータチェンバーに入射された場合を想定した。た だし、アンジュレータ磁場の影響は無視した。図7 にシミュレーション結果である100mチェンバー出口 でのビーム変位の時間変化と飽和後のビーム変位の チェンバー長依存性を示す。エネルギーが高いため に、100mの長さでもビーム変位は初期の位置オフ セットの30%程度増加して飽和してしまうことがわ かる。アンジュレータのチェンバー長が短ければ、 さらに影響は小さい。ただし、今回はパイプ厚が 1mmと通常の場合と比べて少し薄いことやアンジュ レータ本体の実効的な厚みも考えると、さらに厚い パイプでのシミュレーションを行って定量的に評価 をしておく必要があろう。



図5:コンパクトERLとシミュレーション条件



図6:コンパクトERLの抵抗壁ウェーク場のシミュ レーション結果: (a)b=25mm, d=1mm, (b)b=3mm, d=1mm。青の破線は古典的表現を用いた場合のシ ミュレーション結果である。

### 5. 結論

1層及び2層を持つ円形パイプの縦方向抵抗壁イ ンピーダンスの厳密な式を解析的に得ることに成功 した。それをもとに計算した典型的なERL放射光源 での寄生損失は、バンチが短いために第3世代放射 光源よりも大きくなることがわかった。同時に、ス テンレスチェンバーの内面に銅メッキを施すことで 寄生損失を大幅に減らせることを示すことができた。 横方向については、抵抗壁インピーダンスの厳密な 式を用いて円形パイプの厳密なウェーク関数を数値 計算した。それを用いたシミュレーションの結果、 抵抗壁ウェーク場による横方向のビーム変位は増加 し続けることなく飽和することがわかった。変位が 大きくなる条件(例えば、低いビームエネルギーで 長く狭いチェンバーを用いる場合)ではBBUが問題 となるが、最終的には変位が飽和するために何らか の方法で制御可能であると期待できる。ビームエネ ルギーが高いと影響は小さくなるが、取り巻く加速 器コンポーネントなどを考慮した実効的なパイプ厚 を考えて定量的に評価しておく必要があるだろう。



図7:5GeV-ERLのアンジュレータチェンバー (*b*=3mm, *d*=1mm)での抵抗壁ウェーク場のシミュ レーション結果:(a)長さ100mでのビーム変位の時 間依存性、(b)飽和したビーム変位のチェンバー長 依存性。

## 参考文献

- N. Nakamura, "Transverse Resistive-wall Wake of a Round Pipe with Finite Thickness and its Effects on ERL Multibunch Beam", Proceedings of EPAC08, Genoa, June 23-27, pp202-204(2008).
- [2] H. Sakai, et al., "Development of Copper Coated Chamber for Third-generation Light Sources", Proceedings of the 2005 PAC, Knoxville, May 16-20, pp2633-2635(2005)
- [3] 羽島良一他編集, "コンパクトERLの設計研究", KEK Report 2007-7/JAEA-Research 2008-032.
- [4] J. M. Wang and J. Wu, "Cumulative beam breakup due to resistive-wall wake", PRST-AB 7 034402(2004).
- [5] N. Nakamura, "Study of Resistive-Wall Beam Breakup", Proceedings of ERL07, Daresbury Laboratory, May 21-25, pp45-49(2007).